



教職員のためのトップセミナー 2015・ 女性研究者研究活動支援事業 成果シンポジウム

日時

平成27年11月13日(金) 14:30-16:00

会場

室蘭工業大学 大学会館 多目的ホール

対象：本学全教職員（非常勤を含む）・一般の方

司会：木幡 行宏 男女共同参画推進室長

14:30～14:35 開会挨拶（空閑 良壽 学長）

14:35～14:40 来賓挨拶（文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課）

14:40～14:50 「女性研究者研究活動支援事業の成果報告」（貞許 礼子 特任教授/UFRコーディネータ）

14:50～15:00 「ライフイベント期の研究支援制度を利用して」（清末 愛砂 准教授）

15:00～15:40 講演：「多様性を受け止められるキャパシティ」



株式会社日本レーザー代表取締役社長 近藤 宣之 氏

略歴：

1968年 慶応義塾大学工学部 卒業

1968年 日本電子株式会社入社

1994年 日本レーザー代表取締役社長

15:40～15:45 質疑応答

15:45～15:55 JST 山村 康子 プログラム主管 より挨拶

15:55～16:00 閉会挨拶（伊藤 秀範 理事）

一般の方の事前申込みは11月11日まで受付中です。

教職員の方は11月11日までにメールでUFRに出欠をお知らせください。



お問い合わせ・お申し込み

国立大学法人 室蘭工業大学 男女共同参画推進室
女性研究者支援ユニット (UFR)

〒050-8585 北海道室蘭市水元町27番1号

TEL : 0143-46-5194 / FAX : 0143-46-5195

E-mail : ge_ufr@www.muroran-it.ac.jp

URL : http://www.muroran-it.ac.jp/ge_ufr/

